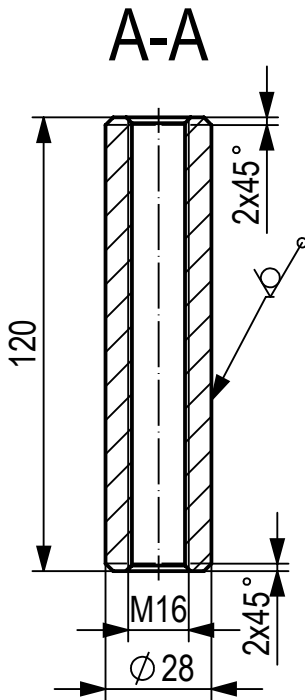
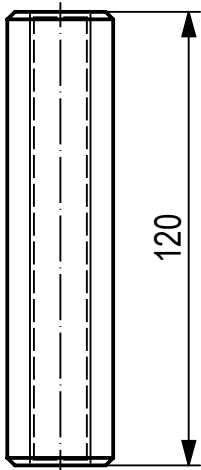
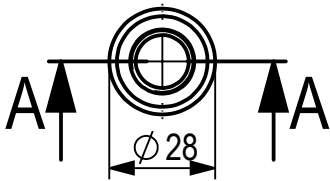


ZASTRZEŻA SIĘ WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE. NINIEJSZA DOKUMENTACJA NIE MOŻE BYĆ BEZ  
PISEMNEJ ZGODY SIĘC BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - POZNAŃSKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGICZNEGO  
ZMIENIANA I KOPIOWANA ORAZ PRZEKAZYWANA LUB UDOSTĘPNIANA INNYM JEDNOSTKOM. PODSTAWA  
PRAWNA: USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.



Uwaga:

1) Dokumentacja nie uwzględnia naddatków technologicznych kompensujących skurcz spawalniczy.

$\sqrt{Ra\ 12.5}$  ( $\sqrt{\text{ }}$ )

ISO 13715

$\sqrt{-0.3}$



				Tolerancje geometryczne PN-EN 22768-mK		0.44 A4 Łukasiewicz - PIT		BMS	T
				Materiał X2CrNiMo17-12-2					
				Dokument zatwierdzony w systemie PDM nie wymaga podpisu					
Ind.	Nr karty zm.	Data	Nazwisko						
1:2	Wykonał	2024-11-08	N. Słszak	Tulejka					
	Sprawdził	2024-11-08	T. Nowaczyk						
	Zatwierdził	2024-11-08	W. Jakuszek						
				Data	Nazwisko				
				pl					
				H2C 010301-1-04				Arkusz 1/1	